Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2020Z)

SEMESTR V

PONIEDZIAŁEK / **Monday**

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151		33 IPAUT-151	33ip IPIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 IPROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}		**OI1** ćw.		**ZAJ** proj. II poł. sem.		**WTP** w. I poł. sem.	**PMP** lab. s. 228	**EL3** lab. s. 405	**IP1** lab.	
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Optical Fiber Technology** Lecture	**OI1** w.			**MSI** w.	**UAP** w.			**ZAJ** proj. II poł. sem.	
11^{15} - 12^{00}				**PMP** lab. s. 228						
12^{15} - 13^{00}	**Electric metrology** Lecture	**MTO** w.			**MEN** w + p od XII.2020	**WTP** l. + p. ½ gr.	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137	**MTL** proj.		**AKU** w. + lab.
13^{15} - 14^{00}										
14^{00} - 15^{00}		**FOT** w.		**SPC** w.		**NM1** w. I poł. sem.	**NM1** w. I poł. sem.	**SPC** w.	**PA2** lab. s. 227	**PTS** lab. II poł. sem.
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}	**Foreign Language** Tutorial					**NM2** proj. II. poł. sem.				
17^{15} - 18^{00}										
18^{15} - 19^{00}										

WTOREK / **Tuesday**

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151		33 IPAUT-151	33ip IPIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 IPROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**Opto-electronic Materials** Lecture	**FOT** w.		**MTL** w.	**MSI** proj. s. 308	**ZAJ** proj. II poł. sem.	**PTS** w. + l. I poł. sem.	**MTL** w.	**ZSDO** w.	**PTS** w. I poł. sem.
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fluid mechanics I** Lecture	**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (146, 206, 244)								
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}	**Instrumental optics** Tutorial	**PMP** – wykład								
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}	**Instrumental optics** Lecture	**ROB** - wykład								
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2020Z)

SEMESTR V

ŚRODA / Wednesday

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151		33 IPAUT-151	33ip IPIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 IPROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	English C1 level	PA2 lab. s. 227		PTS w. co 2 tyg.		UAP lab. s. 605, 615	PTS lab. II poł. sem.	PTS w. co 2 tyg.	IP2 proj.	EL3 lab. s. 405
9^{15} - 10^{00}									PMP lab. s. 228	
10^{15} - 11^{00}	Optical Fiber Technology Lab. MCHTR 504			UPA w. I poł. sem.	PTS lab. co 2 tyg.		ELM w.			
11^{15} - 12^{00}		EL3 lab. s. 405								PA2 lab. s. 227
12^{15} - 13^{00}	Fundamentals of Photonics Lab MCHTR 503/504				PMP lab.		ELM lab. co 2 tyg.	SSR lab.	MATLA w. I poł. sem.	
13^{15} - 14^{00}										
14^{00} - 15^{00}	Opto-electronic Materials Lab. MCHTR 422	FOT lab. s. 503				EL3 lab. s. 405	ZAJ proj. II poł. sem.	PA2 lab. s. 227	PRW/AWI wyk.	
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}		MTO lab. s. 517, 504								
17^{15} - 18^{00}										
18^{15} - 19^{00}										

CZWARTEK / Thursday

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151		33 IPAUT-151	33ip IPIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 IPROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}		PMP lab.		EL3 lab. s. 405	PA2 lab. s. 227		TUM w. I poł sem.	ZAJ proj. II poł. sem.		FRO w. + l.
9^{15} - 10^{00}						NM2 lab. ½ gr. I poł. sem.				
10^{15} - 11^{00}	Foreign Language, English C1 level						TOE w. I poł sem. (zdalny) TUM lab. II poł. sem. s. 35	SPC ćw.	PRW/AWI proj. s. 716	PPCZ w. I poł. sem.
11^{15} - 12^{00}				PA2 lab. s. 227	EL3 lab. s. 405			PMP lab.		
12^{15} - 13^{00}	Fundamentals of Photonics Lecture					NWP l. + p.	TOE lab. 14:15 -16:00 II poł. sem. s. 129		ZSDO II – poł. sem. lab. s. 232	GRK w. + l.
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}				UPA lab. II poł sem. s. 229	ZAJ proj. II poł. sem.	PMP lab.	PA2 lab. s. 227		EL3 lab. s. 405	PTS lab. II poł. sem.
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2020Z)

SEMESTR V

PIĄTEK / Friday										
Grupa godz.	**30m** MTMX-151	**31** MTIFO-151		**33** IPAUT-151	**33ip** IPIPM-151	**34** MTMKM-151	**35** MTMIN-151	**37** IPROB-151	**38** MTESP-151	**39** MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}		**ZAJ** – wykład (I połowa semestru)								
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fine Machine Design III** Lecture / Project	**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (244, 522, 716)								
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}	**Contemporary Philosophy** Lecture			**SPC** ćw.				**PTS** lab. co 2 tyg.	**MTL** lab.	**ZAJ** proj. II poł. sem.
13^{15} - 14^{00}					**SPC** ćw.					
14^{00} - 15^{00}		**ZAJ** proj. II poł. sem.		**PTS** lab. co 2 tyg.		**PA2** lab. s. 227	**EL3** lab. s. 405	**SSR** w.		**PMP** lab.
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}				**MTL** proj. s. 609						
17^{15} - 18^{00}										

	Tryb zdalny
	Zdalny mieszany
	Stacjonarny mieszany
	Stacjonarny

Przyjęte skróty:

AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
AWI - Aplikacje w zastosowaniach inżynierskich
EL3 - Elektronika 3
ELM - Elementy i podzespoły mechatroniczne
FIB - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
FOT - Podstawy fotoniki
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu
GRK - Grafika komputerowa
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2
IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA)
JO5 - Język obcy 5
LBV - LabView
MEN - Metody numeryczne
MEP - Metrologia przemysłowa
MSI - Metody sztucznej inteligencji
MTL - Programowanie w systemie MatLab
MTM - Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki
MTO - Materiałoznawstwo optoelektroniczne
NM1 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 1
NM2 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 2
OI1 - Optyka instrumentalna 1
PA2 - Podstawy automatyki 2
PMP - Podstawy mechaniki płynów
PPCZ - Podstawy percepcji człowieka
PRW - Przedmiot wariantowy
PSAiR - Przetwarzanie sygnałów IAiR
PTS - Przetwarzanie sygnałów
ROB - Robotyka
SMP - Systemy pomiarowe
SPC - Sterowanie procesów ciągłych
SSR - Sensoryka robotów
TOE - Technologia obwodów elektronicznych
TPW - Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
TUM - Technologia urządzeń mechatroniki
UAP - Urządzenia automatyzacji produkcji
UPA - Urządzenia pomiarowe automatyki
WF - Wychowanie fizyczne 5
WTP - Wybrane techniki pomiarów
ZAJ - Zarządzanie jakością
NWP - Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie
ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych